

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 3 年 2 月 25 日 (2021.2.25)

【公開番号】特開 2019-145549 (P2019-145549A)

【公開日】令和 1 年 8 月 29 日 (2019.8.29)

【年通号数】公開・登録公報 2019-035

【出願番号】特願 2018-25728 (P2018-25728)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/56 (2006.01)

B 2 9 C 43/18 (2006.01)

B 2 9 C 43/34 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/56 R

B 2 9 C 43/18

B 2 9 C 43/34

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 1 月 12 日 (2021.1.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 3 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 1 3 2 】

次に、図 19 に示す状態から、第 3 保持部 2 1 2 A を下方に移動（下降）させることにより、第 3 保持部 2 1 2 A の下面が樹脂投下テーブル 3 1 0 上の搬送具 4 0 0 に当接される。次いで、第 3 保持部は、搬送具 4 0 0 を保持爪で保持する。また、第 3 保持部 2 1 2 A を介して搬送具 4 0 0 の第 1 吸引孔 4 0 0 c に吸引力を発生させて、搬送具 4 0 0 の下面に二つのフィルム F を吸着させる。この状態を維持させつつ、第 3 保持部 2 1 2 A により搬送具 4 0 0 を保持し、図 20 に示すように、第 3 保持部 2 1 2 A 及び搬送具 4 0 0 を上方に移動（上昇）させる。